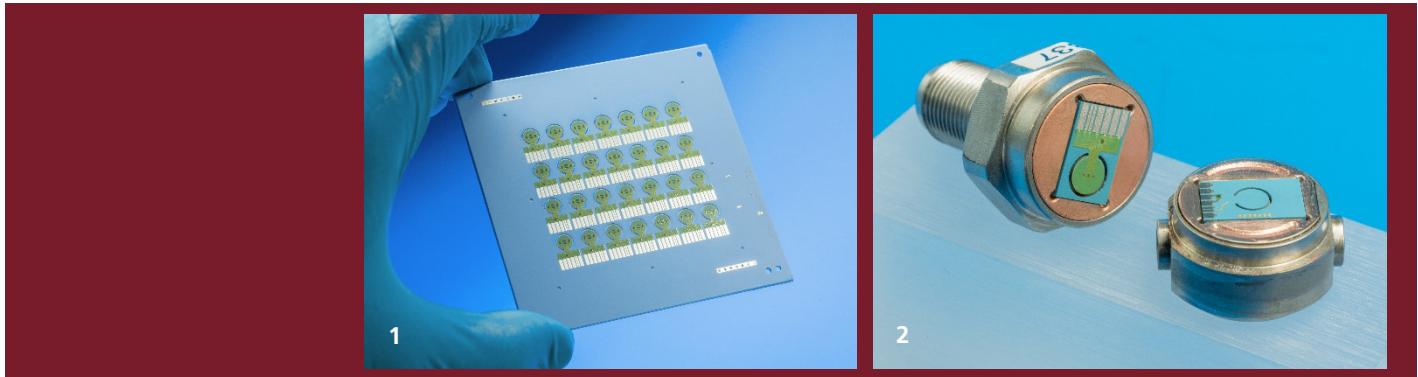


FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR KERAMISCHE TECHNOLOGIEN UND SYSTEME IKTS



1 LTCC-Mehrfachnutzen mit 28 Drucksensoren (4x4 Zoll).

2 In metallischen Druckanschluss assemblede LTCC-Drucksensoren.

3 Gefügter LTCC-Drucksensor im metallischen Druckanschluss.

LTCC-DRUCKSENSOREN PIEZORESISTIV

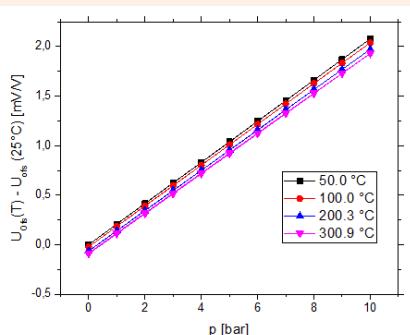
Motivation

Die keramische Multilayertechnologie LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics) wird für hochintegrierte keramische Verdrähtungsträger verwendet. Die Möglichkeit 3D-Strukturen zu integrieren (Membranen, Kammern, Kanäle), prädestiniert LTCC als Plattform für elektrische und z. B. fluidische Funktionen. Ein Beispiel dafür sind LTCC-Drucksensoren. Als dehnungs-empfindliche Schichten fungieren Dickschichtwiderstände, die mittels kostengünstiger Siebdrucktechnik auf LTCC-Membranen aufgebracht werden. Sie müssen werkstoff- und prozesskompatibel zum verwendeten LTCC sein. Die Charakteristika der verwendeten Dickschichtwiderstände kann durch verschiedene Wechselwirkungen mit dem LTCC-Substrat verändert werden. Aus diesem Grund wurden verschiedene 10 kOhm/sqr-Pasten hinsichtlich ihrer Eigenchaften auf LTCC charakterisiert (Rsqr, TCR, K-Faktor, N, XRD, EDX, TMA).

Ergebnisse

Bislang wurden Drucksensoren in den Bereichen 10, 50, 100 und 250 bar aufgebaut und charakterisiert. Sie besitzen eine lineare und hysteresearme Kennlinie sowie eine sehr gute Langzeitstabilität. Durch die Verwendung der keramischen Multilayertechnik in Kombination mit einer Hochtemperatur-Aufbau- und Verbindungstechnik sind Einsatztemperaturen bis 300 °C möglich.

Charakteristische Kennlinie eines 10 bar Relativdrucksensors



Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS

Winterbergstraße 28
01277 Dresden

Ansprechpartner

Dr. Steffen Ziesche
Telefon 0351 2553-7875
steffen.ziesche@ikts.fraunhofer.de

www.ikts.fraunhofer.de

FRAUNHOFER INSTITUTE FOR CERAMIC TECHNOLOGIES AND SYSTEMS IKTS



1 Multiple-printed panel of 28 pressure transmitters (4x4 inch).

2 LTCC pressure sensors assembled in metallic pressure connection.

3 Packaging of LTCC pressure sensor in metallic pressure connection.

LTCC-BASED PIEZORESISTIVE PRESSURE SENSORS

Motivation

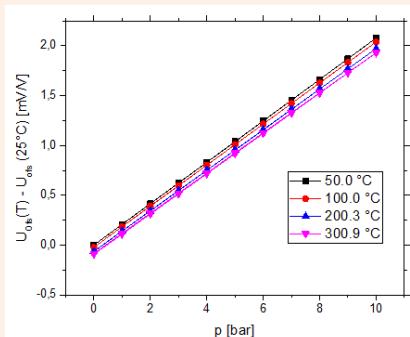
The ceramic multilayer technology LTCC (low temperature co-fired ceramics) is used for the implementation of highly integrated ceramic circuit boards. Additionally, three-dimensional structural elements (diaphragms, chambers, channels) can be implemented by the extended use of LTCC tape technology. Strain sensitive transmitter layers can be inexpensively manufactured by screen printing technique. They must be material- and process-compatible for the application in LTCC multilayer systems. Suitable layers for strain measurements are piezo-resistive thick films. The characteristics of thick-film resistors can change by different interactions with the LTCC substrate.

Different 10k/sqr pastes were characterized (Rsqr, TCR, Kfactor, N, XRD, EDX, TMA) and optimized regarding their compatibility to LTCC.

Results

Currently, pressure sensors in the ranges 10, 50, 100 and 250 bar have been set up and characterized. They have a linear behavior and low hysteresis characteristic, as well as a very good long-term stability. By using the ceramic multilayer technology combined with high-temperature construction and connection technology, operating temperatures up to 300 °C are possible.

Characteristic curve of a 10 bar relative pressure sensor



Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS

Winterbergstrasse 28
01277 Dresden
Germany

Contact

Dr. Steffen Ziesche
Phone +49 351 2553-7875
steffen.ziesche@ikts.fraunhofer.de

www.ikts.fraunhofer.de